



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 29/05/2017 e il Provvedimento del Direttore generale n.283 del 28/07/2017 con i quali si approva l'espletamento della gara d'appalto con procedura aperta di rilievo comunitario per l'acquisto della macchina per lo scavo a livello di wafer di silicio con base di gara non superiore ad € 362.500,00 (oltre IVA), da svolgersi in modalità telematica tramite il portale START della Regione Toscana e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO che è stata fissata alle ore 12:30 del giorno 15/09/2017 la data di scadenza per la presentazione delle offerte;

VISTO l'art. 4.5 del Disciplinare di gara che stabilisce altresì che il Responsabile del procedimento, Dott. Mario Toscano, gestirà direttamente la seduta pubblica per la fase di qualificazione, mentre la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono rimesse a idonea Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO dell'esperienza dei soggetti di seguito elencati ritenuti idonei alla valutazione delle offerte in oggetto, considerato altresì che si rende necessario integrare la Commissione con soggetti esterni rispetto al personale in organico alla Scuola Superiore Sant'Anna e tenuto conto dei nulla osta pervenuti dalla Fondazione Centro Internazionale della Fotonica per l'Energia- CIFE (in relazione all'Ing. Maria Chiara Ubaldi) e dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni – CNIT (in relazione al dott. Alessandro Nottola):

- Ing. Maria Chiara Ubaldi (personale Fondazione CIFE),
- Dott. Alessandro Nottola (personale CNIT),
- Dott. Giampiero Contestabile (personale Scuola Sant'Anna - Istituto Tecip);

ACCERTATA la disponibilità dei soggetti sopra elencati a svolgere tali funzioni e vista la dichiarazione rilasciata singolarmente dagli stessi da cui risulta, con riferimento alle offerte pervenute, che non sussistono cause di conflitto d'interesse e di incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs.50/2016, dell'art. 51 del cod. proc. civ., dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/01, garantendo altresì il livello di rotazione nella composizione delle commissioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017;

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987;

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato ed integrato con D.R. n. 94 del 09/03/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 24/03/2015;



VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato con D.R. n. 330 del 30/10/2013;

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed integrato con D.R. n. 242 del 10/05/2016, entrato in vigore il 1 giugno 2016, con particolare riferimento all'art. 30;

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 51 del 23/02/2017 che raccoglie in maniera organica le norme e le prassi già in uso nella Scuola relativamente alla nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DISPONE

Art. 1 – la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di gara di cui in premessa nelle persone di:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Ing. Maria Chiara Ubaldi | presidente (personale Fondazione CIFE), |
| - Dott. Alessandro Nottola | membro (personale CNIT); |
| - Dott. Giampiero Contestabile | membro (personale Scuola Sant'Anna - Istituto Tecip). |

Pisa, li 5 ottobre 2017

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Bardi)

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 82/2005)